## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



## Prioritätsbescheinigung DE 101 23 725.1 über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

101 23 725.1

**Anmeldetag:** 

15. Mai 2001

Anmelder/Inhaber:

Carl Zeiss SMT AG, 73447 Oberkochen/DE

Erstanmelder:

Fa. Carl Zeiss, 89518 Heidenheim/DE

Bezeichnung:

Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie,

Optisches System und Herstellverfahren

IPC:

G 03 F, G 02 B

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 12. Juli 2006

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

**Im Auftrag** 



Kahle